Matryca transferów EIK -> SZEIF

lp	EIK Przedmiot	Waga oceny	SZEiF przedmiot	Uwagi
1	Przyrządy półprzewodnikowe (4 ECTS)	100 %	**PPP** (2 ECTS) **LPPP**(2 ECTS)	obowiązkowy
2	Podstawy fotoniki (4 ECTS)	100%	**WDOF** (2ECTS)	obowiązkowy
3	Podstawy fotoniki (4ECTS) (67%) i Elementy i systemy optyczne (4 ECTS) (33%) lub EliU (5ECTS) (33%)	67% i 33%	**ELFO** (3ECTS)	obowiązkowy
4	EliU (5ECTS)	100%	**ELA 1** (4 ECTS))	obowiązkowy
5	LEiUL (3 ECTS)	100%	**LELA1** (2 ECTS)	obowiązkowy
6	PMK (5 ECTS) (33%) Układy cyfrowe (5ECTS) (67%)	33% i 67%	**TELFO** (3 ECTS)	obowiązkowy
7	Podstawy fotoniki (33%) Elementy i systemy optyczne (67%)	33% i 67%	FOS(3ECTS)	wariantowy
8	PMK (5 ECTS) (4)	100%	PMK (4 ECTS)	wariantowy
9	Układy cyfrowe (5ECTS) (3)	100%	SCK (3ECTS)	wariantowy
10	Podstawy techniki mikroprocesorowej (5ECTS)	100%	POMiK (4 ECTS)	wariantowy
11	Programowanie obiektowe (PROE) (5ECTS)	100%	PROO (3ECTS)	wariantowy